(54) RESIN-SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE EQUIPPED WITH. HEAT SINK

(11) 63-205935 (A) (43) 25.8.1988 (19) JP

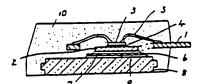
(21) Appl. No. 62-37850 (22) 23.2.1987

(71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO

(51) Int. Cl. H01L23/28, H01L23/34

PURPOSE: To enhance the heat-dissipating performance and to reduce the ON resistance by a method wherein, after a circuit component has been mounted on a bed of a lead frame, it is fixed by laying a ceramic or the like between the bed and a heat sink so that this assembly can be resin-sealed.

CONSTITUTION: A semiconductor device 3 is fixed to a bed part 2 of a lead frame 1. Then, an electrode which has been formed on the semiconductor device 3 is connected to an external lead of the lead frame by using a metal thin wire 5. Then, a heat sink 8 is provided an Ag paste 9 is coated on one face of the heat sink a ceramic plate 6 is mounted on the face so as to be united in addition, an adhesive 7 is coated on the ceramic plate 6 the bed part 2 where the semiconductor device 3 is fixed is bonded to the ceramic plate. Then, this assembly is put in a metal mold and is sealed by using a mold resin 10 in such a way that one plane face of the heat sink 8 is exposed.



. .

-=

⑩ 日本国特許厅(JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭63-205935

⑤Int Cl.⁴

證別記号

庁内整理番号

⊕公開 昭和63年(1988)8月25日

H 01 L 23/28

B-6835-5F B-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

の発明の名称

放熱板付樹脂封止型半導体装置

②特 頭 昭62-37850

②出 願 昭62(1987)2月23日

迎発 明 者 加 藤

俊 博

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

①出願人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 弁理士 井上 一男

9 AB 18

1. 発明の名称

放熟板付樹脂封止型半導体装置

2. 特許請求の範囲

半導体表子を囚着する放無性の良いリードフレームのベット部を絶縁板を介して放熱板に一体に取着け、前記半導体素子の能極とこれに不連続状態で配置する外部リード間を接続する金属組織をもつ組立体を、前記放熱板の一面を露出して対止する胡馬別とを具備することを特徴とする放熱板付棚能対止型半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

水 発明はトランジスタアレイもしくはダイオードアレイなどを備える放然板付棚脂封止型半線体 装置の改良に関する。

(従来の技術)

パワートランジスタ等の電力用半導体影子を組立るに当っては熱容量が大きくかつ放熱性になん

だヒートシンク(放無板を以後ヒートシンクと記載する)を利用する方式が採用されており、このヒートシンクに直接半導体素子を配置する際にはオン抵抗が大きな問題となる。

この解決策の1つとして第2回に示す方式即ち絶縁性がありしかも高い熱伝導を発揮するモールド樹脂の開発によって、半導体基板にパワートランスタ等を造り込んだ素子20をダイボンディングしたリードフレーム21のベッド部22とヒートシンの間に、この高熱伝導特性をもつ対止樹脂層24を通常のトランスファーモールド法によって充填する方法が実用化されている。

更に、特間所 60-160624号公報に開示されたヒートシンクと半導体素子の分離法を第3 図イーハによって説明すると、先ずポリイミド、ポリアミドならびにエポキシ等の観情報フィルム25に接着別26を強布してから(第3 図イ)、一定寸法に定型化したテープ27を第3 図口に示す自動方式によってマウントする。このテープ27は巻取リール29ならびに供給リール28に巻き取られ、返館のヒータ

30で加熱されるヒートシンク31に、打抜きポンチ32を備えるブレス33を使用してテープ27をヒヒートシンク31に加熱圧着方式によって固定する。 を第3回ハに明らかなように、ヒートシンク31にはテープ27を介して半導体チンク31と半導体チンク31と半導がスト35によって実装して、ヒートシンク31と半導がスト35によって実装して、ヒートシンク31と半導がステックのように半導体状のの底着等にはデープ27に予め高着ではカライズ処理や金属惰の貼付によって、2000によりのように対して、ここにこれらの満子をダイボンディングする方法が保られている。

(発明が解決しようとする問題点)

前述の第2回に示す方式では高熱放敗性と電気 地域性を両立させるには服界があった。と言うの はリードフレームのベッド部22とヒートシンク23 間の距離を抑えて高熱放敗性を確保しようとする と、この間放に充填する対止例脂層24に空隙が発 生して電気絶縁性に重点を生じるので、両者間の 距離として約 0.6mm以下に近ずけることは事実上

ンク間にセラミック等の絶縁物層を介在して得られる樹脂封止型半導体装置は熱抵抗が 0.9℃/Vと極めて小さくなる事実を基に完成したもので、従来の技術間に説明した第2回の樹脂封止型半導体装置(5mm口の半導体業子使用)の熱抵抗 4.5℃/Vに比べて際立った値を示し、その優位性は明らかである。

(实施例)

第1回により尖施例を詳述するが、従来の技術 船と重復する記載も都合上あるが、新番号を付し て説明する。

先ずリードフレーム1を伸促するが、そのペッド部2に塔似する半海体報子3の機種に応じてこのリードフレーム1の型も選定されるのは当然で、ピン数の多い坐海体系子3では常法に従ってデュアルインラインタイプのリードフレームを適用して半海体系子3をペットに 四君する。次に、この半海体系子3に設明の数5によって接続して電気的導通を固る。ここで、

無理となる。

第3回に示す親子分離方式は石機能は物からなるテープを利用しているが、高熱放散性が不充分 言い換えると熱低抗が悪く、従ってパワーが大き く発熱量が大きい半導体報子の銀立には難点がある。

本発明は、上記盤点を克服する現界な放無板付 機能封止型単導体装置を提供することを目的とす る。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

この目的を建成するために、本発明ではリードフレームのペッドに必要な半導体素子などの電子回路部品を取着してからこのペッドとヒートシンク間にセラミック等の絶駄物層を介在して固着後、常法通り樹脂で到止することによって、無放散性に優れかつオン抵抗の少ない樹脂到止型半導体装置を得るものである。

(作 用)

このようにリードフレームのベッドとヒートシ

このリードフレームの材質としては割もしくは割 合金を使用することを強調しておく。この飼系リードフレームを適用しているので、その関送時には、酸化助止に充分何意して金属額線5によるポンディング工程に支降なきよう、又ポンディング工程時にもリードフレームの酸化助止に努めるのも必要である。

次に相対向する平坦な面を仰えたヒートシンク8を用意し、その一面にAkペースト度9を被着し、ここにセラミック板6を殺せて一体化し、更にこのセラミック板6に失張りAkペースト等の接着剤7を強って、ここに前述の通り半導体第子3を過むした鋼もしくは製合金製のリードフレームベッド
の2を配置して合体する。

このセラミック板は 0.6mm 程度に形成し、半線体料子の大きさが 6 × 6 mm 程度なら約10 mm 角とし、材質としてはA 2 mm の、A 2 N 、Si C 、ならびにB c O 等何れも適用できる。尚、セラミック板 6 の一体化に当っては有機接着制にかえてガラス接着制も使用可である。次に、トランスファーモールド金型に

特開昭63-205935 (3)

この削立体を入れて、ヒートシンク8の一方の平 坦な面が繋出するようにモールド樹脂10によって 封止する。

この樹脂としては熱伝導率 $\lambda=60-100\times10^{-4}$ cal/cm sec でを示す高熱導率でしかも絶縁性をもつ材料を選定した。

(発明の効果)

このように本発明に係る放無板付根脂對止型半導体装置ではその適用材料に無放散性が優れたリードフレームや封止樹脂を採用するのは勿論として、ヒートシンクと、半導体素子をマウントするリードフレームのベッド部間にセラミックを介在させて無抵抗の低減化を達成して高出力のパワーモジュールを製造したものである。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明に係る放熟板付割派封止型半導体装置の要部を示す断面図、第2回は従来装置の断面図、第3回イーハはヒートシンクと半導体剥子の分離に絶縁シート適用的の工程を示す断面図である。

代理人 弁理士 井 上 一 男

